

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «16» 02 2026 года

№ 66/797

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института "Высшая инженерно-техническая школа" по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации осеннего семестра 2025/2026 учебного года (Приложение).

Декан факультета Институт
ВИТШ



(личная подпись)

А.В. Куликов
(ФИО)

Приложение к распоряжению № 66/2027 от "16" 02 2026 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
<p>Комиссия №1 председатель: Вознесенская А.О. секретарь: Маркова А.Л. члены комиссии: • Алейник А.С. • Баходдин А.В. • Васильев А.С. • Волковский С.А. • Дейнека И.Г. • Ежова В.В. • Коняхин И.А. • Мирошниченко Г.П. • Шарков И.А.</p>	<p>Заседание №1 06.03.2026, 15:00, ZOOM Заседание №2 06.03.2026, 15:30, ZOOM</p>	CAD системы - электроника	E4260
		Анализ и проектирование оптических систем	Q4210, АПОС Q41 1.1
		Астрономическая и адаптивная оптика	ААО E4200 1.1
		Возобновляемые источники энергии	R3443
		Волоконно-оптические системы	ВОП E4200 1.1
		Вычислительная оптика	ВО E4100 онлайн 1.1
		Измерительные системы	E4260
		Инициация	ИНИ E41 1.1
		Когнитивные ошибки в понимании людей	ФКОП 1.1
		Компьютерная и инженерная графика	L3119, КиИГ H25 1.1, КиИГ H25 1.3, КиИГ H25 1.4, КиИГ L25 1.1
		Конструирование оптических приборов	КОП L34 1.1
		Концептуализация (Постановка задач)	К(ПЗ) E41 1.1
		Методы и средства колориметрии	МСК E4200 1.1
		Методы технического зрения	E4260
		Метрология и стандартизация в приборостроении	E4260
		Научно-исследовательская работа	НИР E4100, НИР E4200
		Осветительная оптика	ОО Q42 1.1, ОО E4200 1.1
Основные уравнения математической физики	ОУМФ E4171 1.1		
Основы программирования микроконтроллеров	ФОПМ 1.1		
Практическая электроника	E4260		

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		Программирование микроконтроллеров	E4260
		Программируемая электроника	ПЭ L34 1.1
		Проектирование на ПЛИС	ППЛИС E4160 1.1
		Проектный семинар ПИШ	E4260
		Производственная, профессиональные стажировки	П_ПС E4100, П_ПС E4200
		Прототипирование оптических приборов	ПОП E4100 онлайн 1.1
		Разработка встраиваемых систем на ПЛИС	E4260
		Разработка оптико-цифровых систем	РОЦС E4100 онлайн 1.1
		Реализация (Часть I)	РЧ1 E4260 1.1
		Реализация (Часть II)	E4260, РЧ2 E4260 1.1
		Световые системы	M33391
		Сети связи и системы коммутации	СССК E42 1.1
		Системы дополненной и виртуальной реальности	СДВР E4200 1.1
		Спектральные и поляризационные системы	СПС E4200 1.1
		Специальные вопросы программирования	СВП E4*7 1 5.1, СВП E4160 1.1
		Специальные разделы квантовой механики и оптики	V3403
		Точностной расчет и допуски оптических систем	ТТРДОС E4200 1.1
		Физическая оптика	ФИЗО E4171 1.1, ФО E4100 онлайн 1.1
		Фотоника	ФОТ E4171 1.1
		Цифровая обработка сигналов	Q4210, ЦОС Q41 1.1
Электроника	L3416		
Комиссия №2 председатель: Вознесенская А.О. секретарь: Маркова А.Л.	Заседание №1 13.03.2026, 15:00, ZOOM	САD системы - электроника	E4260
	Заседание №2 13.02.2026, 15:30, ZOOM	Анализ и проектирование оптических систем	Q4210, АПОС Q41 1.1

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
члены комиссии: • Алейник А.С. • Бахолдин А.В. • Васильев А.С. • Волковский С.А. • Дейнека И.Г. • Ежова В.В. • Коняхин И.А. • Мирошниченко Г.П. • Шарков И.А.		Астрономическая и адаптивная оптика	ААО Е4200 1.1
		Возобновляемые источники энергии	R3443
		Волоконно-оптические системы	ВОП Е4200 1.1
		Вычислительная оптика	ВО Е4100 онлайн 1.1
		Измерительные системы	Е4260
		Инициация	ИНИ Е41 1.1
		Когнитивные ошибки в понимании людей	ФКОП 1.1
		Компьютерная и инженерная графика	L3119, КиИГ Н25 1.1, КиИГ Н25 1.3, КиИГ Н25 1.4, КиИГ L25 1.1
		Конструирование оптических приборов	КОП L34 1.1
		Концептуализация (Постановка задач)	К(ПЗ) Е41 1.1
		Методы и средства колориметрии	МСК Е4200 1.1
		Методы технического зрения	Е4260
		Метрология и стандартизация в приборостроении	Е4260
		Научно-исследовательская работа	НИР Е4100, НИР Е4200
		Осветительная оптика	ОО Q42 1.1, ОО Е4200 1.1
		Основные уравнения математической физики	ОУМФ Е4171 1.1
		Основы программирования микроконтроллеров	ФОПМ 1.1
		Практическая электроника	Е4260
		Программирование микроконтроллеров	Е4260
		Программируемая электроника	ПЭ L34 1.1
Проектирование на ПЛИС	ППЛИС Е4160 1.1		
Проектный семинар ПИШ	Е4260		
Производственная, профессиональные стажировки	П_ПС Е4100, П_ПС Е4200		

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		Прототипирование оптических приборов	ПОП Е4100 онлайн 1.1
		Разработка встраиваемых систем на ПЛИС	Е4260
		Разработка оптико-цифровых систем	РОЦС Е4100 онлайн 1.1
		Реализация (Часть I)	РЧ1 Е4260 1.1
		Реализация (Часть II)	Е4260, РЧ2 Е4260 1.1
		Световые системы	М33391
		Сети связи и системы коммутации	СССК Е42 1.1
		Системы дополненной и виртуальной реальности	СДВР Е4200 1.1
		Спектральные и поляризационные системы	СПС Е4200 1.1
		Специальные вопросы программирования	СВП Е4*7 1 5.1, СВП Е4160 1.1
		Специальные разделы квантовой механики и оптики	V3403
		Точностной расчет и допуски оптических систем	ТТРДОС Е4200 1.1
		Физическая оптика	ФИЗО Е4171 1.1, ФО Е4100 онлайн 1.1
		Фотоника	ФОТ Е4171 1.1
		Цифровая обработка сигналов	Q4210, ЦОС Q41 1.1
		Электроника	L3416